文章编号:1001-5078(2018)02-0209-06

· 红外材料与器件 ·

红外探测器盲元检测及评价

李成立1, 吕俊伟1, 王佩飞1, 梁 平2

(1. 海军航空大学控制工程系,山东烟台 264001;2. 海军航空大学飞行器工程系,山东烟台 264001)

 摘 要: 直元严重影响红外制导武器的成像质量和系统性能。针对目前滤波类检测算法无法 准确检测连续盲元的问题,本文对基于场景的时域平均野值提取的盲元检测算法进行了改进, 对滤波窗口下的盲元分布形式进行了讨论,对连续盲元提出基于时域平均和空域均值野值提 取的盲元检测算法,实现了盲元位置的确定。通过仿真实验对比发现,本文检测算法对连续盲 元具有更低的误检率和漏检率;然后本文提出一种红外探测器盲元的测试评价方法,通过对样 本图像进行分析计算,根据罗曼诺夫斯基准则的思想确定评价参数与评价法则,作为判断红外 制导武器成像探测器能否正常工作的依据。测试方法简便快捷,有较高的准确度。
 关键词:红外制导武器;盲元检测;罗曼诺夫斯基准则;盲元测试;盲元评价
 中图分类号:TN215 文献标识码:A DOI:10.3969/j. issn. 1001-5078. 2018. 02. 014

Blind pixel detection and evaluation for infrared detector

LI Cheng-li¹, LÜ Jun-wei¹, WANG Pei-fei¹, LIANG Ping²

(1. Department of Control Engineering, Naval Aviation University, Yantai 264001, China;

2. Department of Airborne Vehicle Engineering, Naval Aviation University, Yantai 264001, China)

Abstract:Blind pixel has a great influence on the imaging quality and system performance of infrared guided weapons. Aiming at the problem that the filtering algorithms cannot remove continuous blind pixels, the blind pixel detection algorithm based on temporal-mean outlier-extraction (TMOE) was improved, and the distribution form of blind pixel in the filter window was discussed. A detection algorithm that based on temporal-mean and spatial-mean outlier extraction for continuous blind pixel was proposed to realize the confirmation of blind pixel position. The simulation experiments show that this method has lower blind false detecting rate and loss detecting rate. Then the testing method of infrared detector blind pixel was put forward. By means of analysis and calculation of sample image, and then the evaluation parameters and evaluation rules are determined according to the ideas of the Romanowski criterion, and they will use as the basis of normal operation for infrared imaging equipment. The testing method is simple and quick, and it has quite high accuracy.

Key words: infrared guided weapon; blind pixels detection; Romanowski criterion; blind pixels test; blind pixels evaluation

1 引 言 红外焦平面阵列(Infrared Focal Plane Arrays, IRFPA)是红外成像系统的关键器件,被广泛应用于 红外制导导弹和红外光电载荷。但是由于制作器件

基金项目:国家自然科学基金项目(No. 61205206);国家高技术研究发展计划(863)计划项目(No. 2015AA0922)资助。 作者简介:李成立(1992 -),男,硕士,主要研究方向为数字图像处理与目标识别。E-mail:1759305995@qq.com 收稿日期:2017-06-16;修订日期:2017-08-16

和使用环境等各种综合因素的影响^[1],当受到相同 程度的红外辐射时,焦平面阵列探测单元的响应产 生较大的差异^[2],有可能会产生盲元现象。盲元的 存在严重影响红外成像的质量,当检测图像中的弱 小目标时,可能会出现漏检目标的情况,因此在红外 制导导弹和红外光电载荷使用之前要先对其成像系 统进行盲元检测^[3]。目前对盲元的检测算法有很 多,文献[4]中提出通过9×9窗格响应和中值滤波 法进行盲元检测,有效地实现了盲元数量和位置的 确定,文献[5]中提出了将图像窗口分割,然后通过 计算窗口内标准差和均值大小来检测盲元的算法, 文献[6]对有效像元的模型进行了分析,对其选取 的分类算法进行了改进,得到有效像元的分布区间 和更加精确的盲元分类准则,文献[7]提出基于场 景的时域平均野值提取(Temporal-Mean Outlier-Extraction, TMOE)的盲元检测算法, 无需依赖黑体辐 射定标,能检测出成像过程中出现的随机盲元。上 述算法在盲元分散的情况下检测效果较好,但是在 盲元连续的情况下检测效果并不理想,可能会出现 盲元漏判的现象。

本文对 TMOE 盲元检测算法进行了改进,对滤 波窗口下盲元的分布形式进行了讨论,对连续盲元 提出基于时域平均和空域均值野值提取的盲元检测 算法。算法先通过帧间时域平均和帧内空域平均做 差,然后设置阈值对盲元进行判别,对连续盲元具有 较好的检测效果。最后根据罗曼诺夫斯基准则,建 立红外制导武器探测器盲元程度的评价指标和评定 准则,作为判断红外制导武器成像探测器能否正常 工作的依据。

2 盲元检测算法

2.1 TMOE 盲元检测算法

参考文献[6]中盲元的定义如下:盲元是指输 出信号光电转换规律异常的像元,是焦平面阵列中 时域噪声异常或响应率异常的像元。盲元在未经盲 元校正的红外图像上表现为亮点或暗点,与红外图 像中的场景边缘细节或点目标差别较小,难以区分。 为了消除红外图像场景边缘信息和点目标对盲元检 测的影响,TMOE 算法对*K*帧连续红外图像序列取 时域平均,得到均匀背景的红外平均图像*1*,如图1 (a)所示,盲元在平均图像*1*上表现为黑白点,这样 就将盲元和有效像元进行了初步的分离。然后,算 法采用中值滤波器对平均图像滤波得到不含盲元的 均匀背景图像,最后对平均图像与滤波图像的差值 绝对值设置阈值检测盲元。TMOE 算法的盲元检测 效果较好,准确率较高。其算法流程图如图2所示。



(a) 时域平均图像Ī

(b) 中值滤波结果图像



(c)中值滤波得到的D(i,j)



图 1 检测算法各步骤结果 Fig. 1 The process result of detection algorithm





2.2 TMOE 算法存在问题

由于 IRFPA 属于大面阵的探测器, 探测单元数 目庞大, 难免会产生一部分连续盲元^[8], 连续盲元 的尺寸较大, 采用窗口下滤波类算法无法滤除, 滤波 后仍会在图像上留下白点, 如图 1(b)所示, 中值滤 波器只滤除了平均图像中的离散盲元点和部分盲元 块, 这样就会导致在差值图像中丢失部分盲元块, 最 终造成盲元的漏检。差值图像如图 1(c)所示。

2.3 本文盲元检测算法

本文对 TMOE 算法进行改进, 先对连续红外图 像序列取时域平均, 然后对窗口下的盲元分布形式 进行分类讨论, 采用中值滤波滤除离散的盲元点, 采 用对平均图像求全局空域均值的方法滤除连续盲 元, 可以有效解决连续盲元的检测问题。算法流程 如下:

(1)对K(K > 300)帧连续红外图像取时域平均,得到均匀背景图像Ī。其三维图如图3所示,其中突出的尖峰为过热像元,下陷的尖峰为死像元。 f(i,j,k)表示第k帧图像中(i,j)坐标处像素的灰度 值,则1中该坐标处的灰度时域均值f(i,j)可表示为:

$$\overline{f(i,j)} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} f(i,j,k)$$
(1)

(2) 对平均图像 \overline{I} 求空域均值 aver(\overline{I}),取以 (i,j) 为中心,周围 $\omega \times \omega$ 窗口内所有像素的灰度空 域中值 med_{$\omega \times \omega} {<math>\overline{f(i,j)}$ }。根据窗口下盲元的分布 形式计算图像的差值绝对值 D(i,j)。当满足 0. 5aver(\overline{I}) < med_{$\omega \times \omega} {<math>\overline{f(i,j)}$ } < 1. 5aver(\overline{I}) 时:</sub></sub>

$$D(i,j) = \left| \overline{f(i,j)} - \operatorname{med}_{\omega \times \omega} \left\{ \overline{f(i,j)} \right\} \right|$$
(2)

当满足条件 $\operatorname{med}_{\omega \times \omega} \{\overline{f(i,j)}\} > 1.5\operatorname{aver}(\overline{I})$ 或者 $\operatorname{med}_{\omega \times \omega} \{\overline{f(i,j)}\} < 0.5\operatorname{aver}(\overline{I})$ 时:

$$D(i,j) = \left| \overline{f(i,j)} - \operatorname{aver}(\overline{I}) \right|$$
(3)

$$\operatorname{aver}(\bar{I}) = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} \overline{f(i,j)}$$
(4)

本文得到的差值绝对值 *D*(*i*,*j*) 的图像如图 1 (d)所示,其三维图如图 4 所示,正常像素位置处的 *D*(*i*,*j*) 数值被压制的很低,接近于 0。而过热像元 与死像元位置处的 *D*(*i*,*j*) 表现为较为明显的高低 两种突出尖峰,这样更利于采用阈值法^[9] 判别 盲元。

(3)提取野值。设置合理的阈值 Thr,若 D(*i*,*j*) > Thr,则判定坐标(*i*,*j*)处为盲元。



2.4 仿真实验及其结果

通过在理想图像序列的基础上人为添加盲元的 方法得到 500 帧含盲元的图像序列。理想视频是用 长波非制冷热像仪移动拍摄的房屋建筑。为了验证 本文检测算法的有效性,以检测第400帧盲元图像 为例,将算法应用到该含有盲元的红外图像中,并将 本文算法检测效果与"3σ"算法和 TMOE 算法的检 测效果进行比较。盲元图像如图 5(a)所示,各种算 法检测到的盲元集合分别如图 5(b)、(c)、(d)所 示,各种算法的盲元检测结果如表 1 所示。可以看 出,"3σ"算法和 TMOE 算法对连续盲元的检测效 果较差,本文算法的盲元检测率较高,对连续盲元的 检测效果较为理想,即本文算法可以有效地实现盲 元检测。



(a) 盲元图像

(b) "3σ" 法检测结果



(c)TMOE检测结果

(d)本文检测结果

图5 盲元检测结果 Fig. 5 The detection result of blind pixel 算法结果对比数据如表1所示。

表 1	算	法	结	果	对	EK.
1	21	124	-	~1-	Z 14	-

Tab. 1 The comparison of different algorithms

	" 3σ"算法	TMOE 算法	本文算法
盲元数	89	115	150
盲元率/%	1.460	1. 887	2. 543

3 红外探测器盲元测试

由于红外探测器产生的盲元现象直接通过所成的图像反映出来,因此可根据图像中的盲元情况判断红外探测器的盲元情况。红外图像中盲元的数量和盲元的分布会影响到红外目标的检测与 识别,对于红外图像较明显的盲元,可以看出图像 盲元现象严重,视觉对比明显。但在实际测试中 这种结果并不是那么容易出现,对盲元现象轻微 不够明显、视觉对比不强烈的情形进行判别,就需 要一个确定的量化评价指标来判断图像盲元的严 重程度。因此需要建立评价指标与评价准则对图 像中的盲元进行评价,从而判断红外成像设备能 否继续正常工作。

3.1 罗曼诺夫斯基准则^[10]的应用

评价指标的建立是基于罗曼诺夫斯基准则对粗 大误差的判别思想,来做出对图像盲元程度的判别。 假设前 n 次测量都是正常的,则有:

设有 *n* 个样本测量值为 *x*₁, *x*₂,…, *x_n*, 假设测 量值 *x_{n+1}* 为可疑数据, 计算前 *n* 项平均值为:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$
 (5)

并求得测量列的标准差:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$
(6)

由 *n* 和显著度 α 查表 2 可得检验系数 *K*(*n*, α)。若:

$$|x_{n+1} - \bar{x}| > K(n,\alpha) \cdot \sigma \tag{7}$$

则认为测量值 x_{n+1} 含有粗大误差,待测成像设备为不正常设备,不可以继续使用。需要指出,这里的判定原则是通过盲元率来表征红外成像设备的,当待测红外成像设备功能好,即盲元几乎不明显,若出现 $x_{n+1} - \bar{x} < 0$ 的情况,表示待测设备功能是正常的,设备不正常的情况仅当 $x_{n+1} - \bar{x} > 0$ 时才会出现,故式(7)应改为:

$$x_{n+1} - \bar{x} > K(n, \alpha) \cdot \sigma$$

$$= 5 \times K(n, \alpha) \cdot \sigma$$

Tab. 2 The distribution table of t

	n = 9	<i>n</i> = 10	n = 11	<i>n</i> = 12	<i>n</i> = 13	<i>n</i> = 14
$\alpha = 0.01 \forall K \triangleq$	3.71	3. 54	3.41	3.31	3.23	3.17
$\alpha = 0.05 \forall K \triangleq$	2.51	2.43	2.37	2.33	2.29	2.26

3.2 红外成像设备盲元测试

3.2.1 测试原理

盲元测试是在实验室通过判断红外成像设备所成的方形靶标图像的盲元情况来判断红外成像设备的盲元情况。选择靶标为温度可调节,且可以在任一温度下保持恒定状态,即靶标所成图像是均匀背景图像。控制靶标在四个不同温度,分别在每个温度下捕捉待测试设备所成图像,通过图像采集卡获取这四幅图像,利用计算机对图像进行处理,流程如图6所示。



Fig. 6 The flow chart of the blind pixel test

测试过程分为三步:

(1)将靶标设定四个温度,分别获取待测设备 所成红外图像;

(2)对图像进行盲元检测,计算盲元率;

(3) 计算四幅图像盲元率均值, 判断成像设备 的盲元程度。

3.2.2 盲元检测

采用2.3节提出的盲元检测算法对正常工作的 红外成像设备进行盲元检测,统计盲元个数,计算盲 元率,过程如下:

首先对第1个正常工作的红外设备在不同温度 条件下得出的4 幅红外图像进行盲元检测,不同温 度下检测结果如图7所示。计算得出每幅图像的盲 元率分别为: $N_1 = 0.41$, $N_2 = 0.41$, $N_3 = 0.42$, $N_4 = 0.43$ 。盲元率均值 $\overline{N}^1 = 0.418$ 。按照同样步 骤可计算得出其他9 组数据,数据如表3 所示,表中 用不同温度下得到图像的盲元率分别用 N_j (j = 1, 2,3,4)表示,每组设备盲元率均值用 \overline{N}^i (i = 1,2, …,10)表示。





Tab. 5 The expectations of binne pixer fate						
序号	N_1	N_2	N_3	N_4	\overline{N}^i	
1	0.41	0. 41	0.42	0. 43	0. 418	
2	0. 53	0. 51	0. 52	0. 51	0. 518	
3	0. 42	0. 44	0.42	0. 42	0. 425	
4	0.41	0. 43	0.43	0.42	0. 423	
5	0.42	0. 43	0. 44	0.43	0. 430	
6	0.41	0.42	0. 43	0. 41	0. 418	
7	0. 47	0.45	0.48	0.43	0. 458	
8	0. 51	0. 52	0. 51	0. 51	0. 513	
9	0.44	0.48	0. 47	0.42	0. 453	
10	0. 50	0. 53	0. 54	0. 52	0. 523	

表3 盲元率的期望

Tab. 3 The expectations of blind pixel rate

3.2.3 评价准则与评价指标的建立

对评价准则与评价指标的建立是根据统计规 律,通过对样本图像进行分析计算,然后根据罗曼诺 夫斯基准则的思想来确立的。本文选择由 3.2.2 节 得到的 10 个盲元率均值做为样本测量值,求出盲元 率总均值 \overline{N} 和判别准则的值域边界值 σ 。将待测 红外成像设备捕获图像的盲元率设为 N_{n+1} ,根据罗 曼诺夫斯基准则,由 n 和显著度 α 算出范围 $K\sigma$,其 中 $K\sigma$ 值即为要求的评价参数。测试时,根据式(8) 得,判断 N_{n+1} 是否满足 $N_{n+1} - \overline{N} > K\sigma$,如果 N_{n+1} 满 足不等式,则判定设备盲元现象严重,设备不正常。

由表 3 得出 10 组正常设备成像的盲元率均值, 将图像的盲元率均值作为样本,此时红外图像的盲 元率均值 \overline{N}^i 就是 3.1 节中的 x_i 值。由式(5)得 10 个正常设备红外图像的盲元率总均值 $\overline{N} = 0.458$, 由式(6)得标准差 $\sigma = 0.044$ 。查表 2,当 n = 10, 取置信度 $\alpha = 0.05$ 时, K = 2.43, 得 $K\sigma = 0.107$ 。

由式(8)判定 N_{n+1} 值,即:

 $N_{n+1} - \overline{N} > K\sigma = 0.107$ 可求得:

 $N_{n+1} > 0.565$

即待测设备红外成像的盲元率满足式(9)时, 可判定该红外成像设备不达标。

3.3 对几种特殊分布盲元的讨论

3.2节研究了红外成像设备盲元测试技术,通 过对红外图像进行盲元检测,计算出盲元率,并与评 价指标相比较,从而判别红外成像设备的盲元程度, 进而判断红外成像设备能否继续使用,方法简便快 捷,有较高的准确度。当然该方法也有其局限性,不 适用于下面几种特殊情况。 (1)IRFPA 中间存在块状盲元、线形盲元或盲 元集中的情况,如图8(a)、(b)、(c)所示。

(2) IRFPA 边缘存在盲元的情况,如图 8(d) 所示。



图 8 几种特殊分布形式盲元 Fig. 8 Blind pixel with special distribution form

第一种特殊情况主要是针对红外弱小目标,或 者红外目标与红外成像系统相距较远,此时红外目 标被完全压缩在红外图像的几个分辨单元内。由文 献[11]得出的结论:当捕获概率为50%时目标图像 占有的像素数为(4±1)个,当捕获概率为90%时目 标图像占有的像素数为(6±1)个,因此捕获目标 时,其最小像素不能小于3个,最佳捕获目标图像为 5个到7个像素,小于这个最佳个数,捕获目标图像为 5个到7个像素,小于这个最佳个数,捕获目标概率 就会相当低。如果 IRFPA 中间存在连续盲元,则很 有可能将目标掩盖,将会影响红外制导武器对目标 的检测;对于第二种特殊情况,因为红外目标出现在 红外探测器搜索试场的中心,所以 IRFPA 边缘的盲 元基本不会影响到对目标的检测与识别。在这两种 情况下不管待测成像设备的盲元率是否满足评价准 则,都要单独对其进行判断。

4 结 语

(9)

针对红外制导武器探测器存在盲元的问题,本 文对 TMOE 盲元检测算法进行了改进,对滤波窗口 下的盲元分布形式进行了讨论,对连续盲元提出基 于时域平均和空域均值野值提取的盲元检测算法, 对连续盲元具有较好的检测效果,实现了盲元位置 的确定,并通过仿真实验,验证了本文检测算法的有 效性和合理性。通过对红外成像设备成像中盲元的 不同类型及其分布特点进行了归纳汇总,找出了表 征图像盲元程度的参量,即盲元率,并从统计学角度 出发,根据罗曼诺夫斯基准则,提出了红外成像系统 盲元的测试方法,建立红外成像设备盲元程度的评 价准则和评价指标。

参考文献:

- [1] XU Shiwei, WEI Dong, WANG Dapeng, et al. Blind pixel detection and compensation for infrared liner detector[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43 (11): 3621 3626. (in Chinese)
 徐世伟,魏东,王大鹏,等. 红外线阵探测器盲元定位 与补偿[J]. 红外与激光工程, 2014, 43 (11): 3621 3626.
- [2] REN Jianle, CHEN Qian, QIAN Weixian, et al. Mu-ltiframe registration based adaptive nonuniformity correction algorithm for infrared focal plane arrays [J]. J. Infrared Millim. Waves, 2014, 33(2):122 - 128.
- [3] LENG Hangong, GONG Zhendong, XIE Qingsheng, et al. Adaptive blind pixel detection and compensation for IRF-PA based on fuzzy median filter[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(3):821-826. (in Chinese) 冷寒冰, 宫振东,谢庆胜,等. 基于模糊中值的 IRFPA 自适应盲元检测与补偿[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(3):821-826.
- [4] AN Guangqi, ZHAO Yan, ZHANG Haifeng. Blind pixel detection and compensation on infrared detector[J]. Aero Weaponry, 2016, 3(12):54-58. (in Chinese) 安广齐, 赵剡, 张海峰. 红外探测器盲元检测及补偿[J]. 航空兵器, 2016, 3(12):54-58.
- [5] KAN Bohan, YIN Jinjian, LI Lingjie, et al. IR blind pixels detection algorithm based on adjustable threshold window [J]. Laser & Infrared, 2014, 44(8):949 - 952. (in Chinese)

阚博涵,殷金坚,李凌杰,等.基于可调阈值窗口的红
外盲元检测算法[J].激光与红外,2014,44(8):
949-952.

- [6] ZHANG Honghui, LUO Haibo, YU Xinrong, et al. Blindpixel detection algorithm for IRFPA by applying pixel's characteristics histogram analysis[J]. Infrared and Laser Engineering,2014,43(6):1807-1811. (in Chinese) 张红辉,罗海波,余新荣,等.采用特征直方图的红外 焦平面阵列盲元检测方法[J]. 红外与激光工程, 2014,43(6):1807-1811.
- [7] LI Zhaolong, HAN Yulong. Blind pixel detection and correction of IR imaging based on scene[J]. Laser & Infrared, 2017, 47(4):465-469. (in Chinese)
 李召龙,韩玉龙. 基于场景的红外成像系统盲元检测 及校正[J]. 激光与红外,2017,47(4):465-469.
- [8] HAO Lichao, HUANG Aibo, LAI Canxiong, et al. Discussion of reliability analysis on IRFPA by bad pixel[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(12):0504004. (in Chinese)
 郝立超,黄爱波,赖灿雄,等. 盲元作为红外焦平面可 靠性分析手段的探讨[J]. 红外与激光工程,2016,45
- [9] LI Zhaolong, Shen Tongsheng, Lou Shuli. Scene based nonuniformity correction based on bilateral filter with reduced ghosting [J]. Infrared Physics & Technology, 2016, 77:360-365.

(12):0504004.

- [10] LV Junwei, CHEN Yuhua, SONG Qingshan. Method of distortion of infrared equipments imaging based on image processing[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2016, 37(1):9-14. (in Chinese)
 吕俊伟,陈玉华,宋庆善.基于图像处理的红外成像设备畸变检测方法[J]. 兵器装备工程学报, 2016, 37 (1):9-14.
- [11] LV Junwei, HE Youjin, HAN Yanli. Principle of photoelectric tracking measurement [M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2010:148 - 149. (in Chinese)
 吕俊伟,何友金,韩艳丽.光电跟踪测量原理[M].北 京:国防工业出版社, 2010:148 - 149.